

△×				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料				—	CHAMFER 一般面取		—	QUANTITY 個数
△×				T. A.	T. A.	TREATMENT 処理				—	FINISHING 仕上		—	
△×						TREATMENT CONTACT 処理接点				—	DECENTRATION 偏芯		—	
△×				DESIGNED	DRAWN	OVER 250 UP TO 1000 ±0.3 ±0.5 ±1.0 ±0.2				UNIT (mm)	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用（機種名）	
△×						OVER 63 UP TO 250 ±0.2 ±0.3 ±0.6 ±0.15					—		VS-TLS200 + VS-TLS200-006B	
△×1	彫刻向き変更	20.08.07	T. S.	T. S.	T. S.	OVER 16 UP TO 63 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±0.1				SCALE	1 / 2		NAME	組 合 図
NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			OVER 0 UP TO 16 ±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.1					DATE	' 20.05.13		
						TOLERANCES A B C S								